

P1999,0008

27

### Zusammenfassung

Piezoelektrisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement, dessen Elektrodenschichten Kupfer enthalten. Die Verwendung von Kupfer in den Elektrodenschichten wird ermöglicht durch einen Entbinderungsprozeß, der mittels Wasserdampf durchgeführt wird.

10

Figur 1

09736266.121500